



КАРТОЧКА НАУЧНОГО (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО) ОБОРУДОВАНИЯ

Полное наименование оборудования	Устройства для прецизионного ионного утонения Gatan PIPS II PLUS
Классификация оборудования	Устройства для прецизионного ионного утонения
Страна производства	США
Год выпуска	2011
Количество комплектов (шт.)	1
Назначение	Устройства для прецизионного ионного утонения образцов для исследования методом просвечивающей электронной микроскопии
Приоритетные направления науки	Индустрия наносистем, транспортные и космические системы; перспективные виды вооружения, военной и специальной техники
Критические технологии	Технологии диагностики наноматериалов и наноустройств; технологии получения и обработки функциональных материалов; Рациональное природопользование; Науки о жизни.
Регламент предоставляемых услуг	Услуги предоставляются в рамках договорных отношений